



2018年12月

CS2G18-020

お客様各位

株式会社ニコン 産業機器事業部  
事業部長 浜田 智秀半導体検査機器 アフターサービス担当変更のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のことお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、半導体検査機器のアフターサービス業務につきまして、2019年1月より（株）ニコンテックにて担当する運びとなりました。

変更後のアフターサービス対応につきましても、これまで同様に万全の体制で臨む所存でございますので、一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

敬 具

## 1. 対象装置 :

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ◆自動マクロ検査装置   | AMIシリーズ         |
| ◆ウェハ外観検査装置   | OPTISTATIONシリーズ |
| ◆固体撮像素子用照明装置 | N-SISシリーズ       |
| ◆重ね合わせ測定機    | NRMシリーズ         |

## 2. 新担当部署 :

株式会社ニコンテック 第二サービス部 第三テクニカルセンター

(住所)

〒140-0012 東京都品川区勝島1丁目5番21号（東神ビル）

(連絡先)

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| TEL       | : | 03-5762-8972   |
| FAX       | : | 03-5762-8941   |
| 電子メールアドレス | : | <a href="mailto:nikontec.inspection@nikon.com">nikontec.inspection@nikon.com</a> |

※詳細につきましては、別途、(株)ニコンテックよりご案内させていただきます。

以上